



△ ×				APPROVED	CHECKED	MATERIAL 材料	-	CHAMFER 一般面取	-	QUANTITY 個数	
△ ×				T. A.	T. A.	TREATMENT 処理	-	FINISHING 仕上	-	 	
△ ×						TREATMENT CONTACT 処理接点	-	DECENTRATION 偏芯	-		
△ × 2	操作リング表記追加	19.01.15	T. F.	DESIGNED	DRAWN	OVER 250 UP TO 1000 ±0.3 ±0.5 ±1.0 ±0.2	UNIT (mm)	ANGLE 角度	METHOD 図法	REMARK 適用 (機種名)	
△ × 1	ロックビス変更	18.06.25	T. S.	T. A.	T. S.	OVER 63 UP TO 250 ±0.2 ±0.3 ±0.6 ±0.15		-		VS-H1218-IRC/11	
						OVER 16 UP TO 63 ±0.1 ±0.2 ±0.4 ±0.1		SCALE	1 / 1	NAME	DRAWING / 外觀図
						OVER 0 UP TO 16 ±0.05 ±0.1 ±0.2 ±0.1		DATE	17.11.24	DRAW NO.	01D SV0166A3
NO. × 箇所	REVISION 訂正事項	DATE	NAME			TOLERANCES A B C S					